



Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины  
Национальный технический университет Украины  
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»  
Международная Ассоциация «Сварка»

Восьмая международная конференция  
**ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И  
ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ**

11 – 15 сентября 2017 г.  
Украина, Одесса, отель «Курортный»

**Председатели программного комитета**  
академик И.В. Кривцун  
проф. В.С. Коваленко

**Тематика конференции**

- *Лазерная и электронно-лучевая сварка, резка, наплавка, термообработка, нанесение покрытий*
- *Электронно-лучевая плавка и рафинирование*
- *Гибридные процессы*
- *3D-технологии*
- *Моделирование лучевых технологий*
- *Материаловедческие проблемы лазерных и электронно-лучевых технологий*

Подача заявок на участие и тезисов докладов до 23.06.2017 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ ♦ ТЕХНОЛОГИИ ♦ МОДЕЛИРОВАНИЕ**



**АДРЕС ОРГКОМИТЕТА**

Украина, 03680, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11  
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины  
Тел./факс: (38044) 200-82-77, 200-81-45  
E-mail: [journal@paton.kiev.ua](mailto:journal@paton.kiev.ua)  
<http://pwi-scientists.com/rus/twmp2017>

